



Politechnika Wroclawska

Uchwała nr 947/45/2016-2020

Senatu Politechniki Wroclawskiej

z dnia 2 lipca 2020 r.

zmieniająca

Uchwałę nr 790/33/2016-2020 z dnia 13 czerwca 2019 r.

**w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
na studia wyższe w Politechnice Wroclawskiej na rok akademicki 2020/2021**

§ 1. Senat Politechniki Wroclawskiej, działając na podstawie § 8 ust. 1 pkt 11 Statutu, w związku z art. 79 ust. 5a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695), postanawia zmienić treść Uchwały nr 790/33/2016-2020 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wroclawskiej na rok akademicki 2020/2021, w ten sposób że w załączniku do uchwały pn. „Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Wroclawskiej na rok akademicki 2020/2021” w pkt. 2.3 dodaje się podpunkty h) ÷ t) w brzmieniu:

„h) w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 egzamin z rysunku odbędzie się w formie on-line z wykorzystaniem platformy Zoom. Uczelnia udostępni do pobrania na stronie internetowej Działu Rekrutacji Politechniki Wroclawskiej bezpłatną aplikację Zoom kandydatom, którzy uiścili opłatę rekrutacyjną i których status w systemie rekrutacyjnym Uczelni oznaczony został jako „wpłynęła opłata”,

„i) kandydat jest zobowiązany do zapewnienia sobie na swój własny koszt i ryzyko:

(i) odpowiedniego sprzętu, umożliwiającego udział w egzaminie komputer/laptop/tablet wraz z dostępem do internetu, zainstalowanym programem Zoom oraz kamerą internetową, a także urządzenie umożliwiające wykonanie i przesłanie fotografi pracy,

(ii) materiałów plastycznych niezbędnych do wykonania prac w tym: czterech arkuszy brystolu lub innego grubego, białego papieru np. papieru ksero 120 g w formacie A3, ołówków o różnej twardości, gumki do ścierania, deski rysunkowej, klipsów do przypięcia papieru do deski,

(iii) udziału pełnoletniej osoby w charakterze modelki/modela oraz krzesła dla tej osoby,”

„j) podczas egzaminu kandydaci przygotowują:

(j) dwa rysunki ołówkiem z natury (na dwóch osobnych kartach),

(jj) dwa rysunki ołówkiem z wyobraźni (na dwóch osobnych kartach),”

„k) kandydaci zobowiązani są do przesłania na swój własny koszt i ryzyko wszystkich prac rysunkowych na adres Działu Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej podany na stronie internetowej Uczelni. Prace należy przesłać w terminie do 17 lipca 2020 r. (liczy się data wpływu do Działu Rekrutacji Uczelni). Prace należy umieścić w jednej przesyłce. Prace nie mogą być uszkodzone, poskładane czy zagięte. Rysunki powinny być przesłane w kopercie/teczce/tubie/innym opakowaniu, które zachowa ich pierwotny format. Prace nie mogą być podpisane ani opatrzone żadnym znakiem/ sygnaturą umożliwiającym identyfikację ich autora. Oprócz prac, w tej samej przesyłce lecz w oddzielnej, zaklejonej kopercie kandydat zobowiązany jest przesłać pobrane ze strony internetowej Działu Rekrutacji (www.rekrutacja.pwr.edu.pl; zakładka „egzaminy”) podpisane oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac rysunkowych wraz z kartą identyfikacyjną,”

„l) w przypadku gdy w trakcie egzaminu, kandydat opuści kadr, przez co rozumie się także zasłonięcie ekranu, bez zgody osoby nadzorującej egzamin, Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyznaniu 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu,”

„m) w przypadku gdy kandydat w trakcie egzaminu skorzysta z pomocy innej osoby, pomoże innym zdającym lub zakłóci przebieg egzaminu, Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyznaniu 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu,”

„n) w przypadku gdy kandydat nie prześle fotografii na indywidualny adres e-mail podany w wiadomości przesłanej przez Politechnikę Wrocławską, Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyznaniu 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu, chyba że nieprzysłanie fotografii nastąpiło na skutek okoliczności, za które kandydat nie ponosi winy; ciężar udowodnienia tych okoliczności spoczywa na kandydacie,”

„o) w przypadku gdy praca zostanie opatrzona podpisem/ sygnaturą umożliwiającą identyfikację autora pracy, Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyznaniu 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu,”

„p) w przypadku gdy prace kandydata są uszkodzone, poskładane lub zgięte Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o przyznaniu 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu, ”

„r) w przypadku gdy kandydat nie prześle oświadczenia o samodzielności wykonania prac wraz z kartą identyfikacyjną, Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyznaniu 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu, ”

„s) w przypadku gdy oświadczenie kandydata, o którym mowa w pkt. r, będzie nieprawdziwe, Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o przyznaniu 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu, ”

„t) Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje interpretacji zdarzeń związanych z przebiegiem egzaminu, które mogą mieć wpływ na jego wynik. Decyzja Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. ”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor Politechniki Wrocławskiej



Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas